

ISSN 1996-0948

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

2` 19



ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА®

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2019, № 2

Основан в 1994 г.

Москва

Подписка на журнал со 2-го полугодия 2019 г. осуществляется через каталог Агентства «Роспечать»
Индекс 79182

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Гребенников С. Е., Харчев Н. К., Васильков Д. Г. Измерение поглощаемой СВЧ-мощности при ЭЦР-нагреве плазмы в стеллараторе Л-2М	5
Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Карпов М. А., Корнеев А. В., Никишин Д. В., Пшеничный А. А., Якубов Р. Х. Высокоскоростная регистрация изображений вакуумно-дугового разряда в оптическом диапазоне спектра	15
Сапронова Т. М., Ульянов К. Н. Теория высоковольтного тлеющего разряда с генерацией моноэнергетического пучка электронов	21

ФОТОЭЛЕКТРОНИКА

Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Несмелов С. Н., Дзядух С. М., Варавин В. С., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Якушев М. В., Сидоров Г. Ю. Исследование дифференциального сопротивления МДП-структур на основе n -Hg _{0.78} Cd _{0.22} Te с приповерхностными варизонными слоями	28
Соляков В. Н. Тепловизионный метод контроля локальных дефектов фотоэлектрических преобразователей солнечного излучения	33
Стучинский В. А., Вишняков А. В., Сидоров Г. Ю. Пороговые характеристики многоэлементных фотодиодных ФПУ, определенные с использованием различных методов засветки	39

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Вильдеева М. Н., Климанов Е. А., Нури М. А., Скребнева П. С. Влияние режимов диффузионных процессов на время жизни неосновных носителей заряда в кремнии, выращенном методом Чохральского	46
Березин В. М., Клещев Д. Г., Жеребцов Д. А. Особенности формирования нанопленок висмута на стекле электронно-лучевым распылением	53

ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ

<i>Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Печеркин В. Я., Яненко Ю. Б.</i>	
Термокондуктометрический метод детектирования водорода в многокомпонентных газовых смесях	60
<i>Гибин И. С., Козик В. И., Нежевенко Е. С.</i>	
Источники излучения для проекторов инфракрасных сцен	67
<i>Котов В. М.</i>	
Выравнивание интенсивностей лучей четырехцветного лазерного излучения	74
<i>Правдинцев А. В.</i>	
Влияние конструктивных элементов объективов на дополнительную облученность фоточувствительных элементов неохлаждаемых ИК МФПУ	79

ИНФОРМАЦИЯ

Правила для авторов	86
---------------------	----